

高分子加工技術研究会 第 81 回例会の参加募集

主 催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日 時：2014 年 6 月 20 日（金）13：30～16：45

場 所：東京工業大学 蔵前会館 手島精一記念会議室（L・S）
〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1
（交通）東急目黒線・大井町線 大岡山駅下車徒歩 1 分
東京工業大学大岡山キャンパス

主 題：トライボロジー

プログラム

（講演 1 時間 [質問・討論含む]）

13：30－14：30

1. フィラー分散高分子材料の摩擦摩耗及び力学特性

東京工業大学大学院理工学研究科 塩谷 正俊氏

14：30－15：30

2. グリース レオロジーやSAXSを用いた解析と物性ー

出光興産株式会社 末次 義幸氏

15：45－16：45

3. エンジニアリングプラスチック（POM）系トライボマテリアル

ポリプラスチックス株式会社 加田 雅博氏

参 加 費：2,000 円．高分子加工技術研究会の会員及び学生は無料．

（高分子加工技術研究会の年会費は 3,000 円です．この機会にご入会をお勧めします．）

申込方法：氏名・所属・連絡先住所を明記し，FAX またはメールにて，

5 月 31 日（土）までに下記宛にお申込下さい．高分子加工技術研究会会員
の方は加工研会員と書き添えて下さい．

申 込 先：〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1-S8-32

東京工業大学大学院 有機・高分子物質専攻 鞠谷研究室 竹川理恵

TEL：03-5734-2468，FAX：03-5734-2876

E-mail：takekawa.r.aa@m.titech.ac.jp